科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 26 年 5月 9日現在

研究成果の概要(和文):四元化合物半導体Cu2ZnSnSe4およびCu2ZnSnS4結晶を垂直ブリッジマン法にて育成した。光吸収測定の結果、Cu2ZnSnSe4およびCu2ZnSnS4は共に直接遷移型の半導体であり、パンドギャップエネルギーは、10 Kにて、それぞれ1.12 eV、1.48 eVであることがわかった。温度変調反射スペクトルにおいては、E0-E6の臨界点の構造が明確に観測された。第一原理バンド計算により、これらの臨界点がブリルアンゾーンのどの点における遷移であるかを明らかにした。

研究成果の概要(英文): The quaternary semiconductor Cu2ZnSnSe4 and Cu2ZnSnS4 crystals were grown by the v ertical Bridgman method. Optical absorption measurements indicate that both Cu2ZnSnSe4 and Cu2ZnSnS4 are d irect-gap semiconductors, and having the band gap energies of 1.12 and 1.48 eV at 10 K, respectively. The thermoreflectance spectra reveal distinct structures at energies of the E0-E6 critical points (CP's). From the first-principle band-structure calculations, these CP's are assigned to specific points in the Brillo uin zone.

研究分野:工学

科研費の分科・細目: 電気電子工学・ 電子・電気材料工学

キーワード:多元化合物半導体結晶成長

1.研究開始当初の背景

温室効果ガス排出削減が叫ばれる中、クリ ーンかつ再生可能なエネルギー源として太 陽電池への期待はますます高まっている。太 陽電池の材料として近年注目を集めている のが CuInSe2半導体(CIS 半導体)であるが、 CIS 系半導体では、高価な希少金属インジウ ム(In)が必要となり、これが製造の低コスト 化を大きく阻んでいる。また、In は中国など 一部の国でしか産出されないなど、安定した In 資源の確保という面でも大きな問題を抱 えている。このことから、希少金属の In を使 用しない太陽電池用化合物半導体が望まれ ている。

2.研究の目的

本研究では III 族の In を II 族と IV 族で置 換した I₂-II-IV-VI₄ 族化合物半導体(I=Cu, II=Zn, IV=Si, Ge, Sn, VI=S, Se, Te)に着目した。 しかし、I₂-II-IV-VI₄ 族化合物半導体に関する 研究はあまり行われておらず、正確なバンド ギャップエネルギーの値、光吸収係数、エネ ルギーバンド構造など、多くの基礎的かつ重 要な物性がわかっていない。そこで本研究で は、I₂-II-IV-VI₄ 族化合物半導体の基礎物性を 解明すべく、I₂-II-IV-VI₄ 族半導体バルク単結 晶を育成し、禁制帯幅、エネルギーバンド構 造などの基礎物性を明らかにすることを研 究の目的とした。

3.研究の方法

(1) I=Cu, II=Zn, IV=Sn, VI=Se, S となる Cu₂ZnSnSe₄, Cu₂ZnSnS₄ バルク結晶を垂直ブ リッジマン法を使用して育成した。まず、純 度 99.9999%の Cu、Zn、Sn、Se (S)を 2:1:1:4 のモル比(ストイキオメトリー)で秤量し、 カーボンコートを施した石英管に10⁻⁶ Torr に て真空封入することでアンプルを作製した。 VI=Sの場合は、作製したアンプルを2ゾーン 横型電気炉内に挿入し、試料の硫黄化を行っ た。これは、S の蒸気圧が高いためにアンプ ルが破裂するのを防ぐためである。硫黄化に おいては、はじめにアンプルの試料挿入部を 高温に、反対側を低温にする。低温部の温度 を徐々に上げることにより、硫黄蒸気を高温 部に輸送し、他の元素と反応させる。未反応 硫黄が無くなったことを確認した後アンプ ルを取り出し、硫黄化した試料を取り出す。 硫黄化した試料は再度石英管内に真空封入 し、アンプルを作製する。次にアンプルを 45 度に傾斜させた管状電気炉に挿入し、アンプ ルを回転(~20 rpm)させながら徐々に昇温さ せることで、材料を均一に溶融させた。この ようにして均一に溶融した材料(アンプル) を縦型電気炉内に設置する。(図1 に模式図 を示す。)そして、図1に示すような温度勾 配を有する縦型電気炉内を~1 cm/day の速度 で降下させることで、Cu₂ZnSnSe₄ および Cu₂ZnSnS₄結晶を育成した。



図1.縦型電気炉模式図と温度分布

(2)光学測定として、フォトルミネッセン ス(PL)光吸収、分光エリプソメーター、 温度変調反射スペクトル測定を行った。PL 測定においては、励起光源に波長405 nmの 半導体レーザー、受光器には液体窒素冷却 Geフォトダイオードを使用した。温度変調反 射スペクトル測定には、光源にキセノンまた はハロゲンランプ、受光器には電子冷却した フォトマルチプライヤーを使用した。光吸収 測定においては、光源にハロゲンランプ、受 光器には液体窒素冷却 Geフォトダイオード を使用した。

(3)第一原理バンド計算では、密度汎関数法を使用した。結晶構造は、Kesterite(空間群:I-4)および、Stannite(空間群:I-42m)とし、格子定数の値はX線回折測定から求めた値を使用した。また、複素誘電関数の計算も行った。

4.研究成果

(1)作製したインゴットの一部を粉末にし、 X線回折測定を行った結果を図2、3に示す。 図には AMTS カードのデータも示している。 本研究で得られた XRD パターンは AMTS カ ードのデータと良い一致を示している。この ことから、育成した結晶は、Cu₂Se, Cu₂S など の混在の無い、Cu₂ZnSnSe₄ および Cu₂ZnSnS₄ 結晶であることがわかる。



図2.Cu₂ZnSnSe₄のXRD 測定結果



図3. Cu₂ZnSnS₄の XRD 測定結果

(2)これらの結晶を鏡面研磨し、PL 測定を 行った。 Cu_2ZnSnS_4 の13 K における PL 測定 結果を図4(白丸)に示す。~1.3 eV にピー クを、~1.1 eV,~0.9 eV にショルダーを有する ブロードなスペクトルが観測された。このス ペクトルの発光エネルギーを調べるために ガウス関数を用いたフィッティングを行っ た。結果を破線及び実線にて示す。図からわ かるように、この PL スペクトルは、主に~1.30 eV、~1.14 eV、~0.95 eV の発光からなってい る。これらは不純物に起因する発光と考えら れる。また、~1.48 eV にバンド端発光と思わ れるピークがわずかに観測されている。



図4. Cu₂ZnSnS₄のPL スペクトル

(3) Cu₂ZnSnSe₄, Cu₂ZnSnS₄の10Kにおける光吸収係数 α を図5(黒丸)に示す。一般に直接遷移型半導体の光吸収係数は、 α (*E*-*E*_g)^{0.5}と表すことができる(*E* はフォトンエネルギー、*E*_g はバンドギャップエネルギーを示す)。図5からわかるように、 α の2乗プロットは直線によく乗ることから、これらの半導体は直接遷移型であることがわかる。また、10Kにおけるバンドギャップエネルギーは、1.12 eV(Cu₂ZnSnSe₄), 1.48 eV(Cu₂ZnSnS₄)であることがわかった。これらの値は、文献にて報告されている薄膜試料における実験結果とほぼ一致している。



図 5.光吸収係数 α^2 スペクトル

(4) 複素誘電関数の虚部について、計算結 果および分光エリプソメーターによる測定 結果を図6に示す。黒丸は実験データ、実線 及び破線は計算結果を示している。また、計 算は結晶のc軸に対して光の偏光方向が垂直 および平行の場合について行っている。図中 のE₀~E₉は、計算した E₂のピークまたはショ ルダーを示している。これらの構造は、エネ ルギーバンドにおける臨界点を示している。 分光エリプソメーターによる実験結果は、計 算結果に近い値であることがわかる。



(5)臨界点エネルギーのより正確な値を調 べるために、温度変調反射スペクトルの測定 を行った。 Cu_2ZnSnS_4 における実験結果 $\Delta R/R$ を図7(b)に、反射率 R の計算結果を図7(a) に示す。一般に、温度変調反射スペクトル △R/Rは、誘電関数スペクトルの一階微分に相 当することが知られている。図 7(b)のスペク トルは、

誘電関数スペクトル (図6参照) に 比べ、確かに臨界点の構造が明確に観測され ていることがわかる。実験スペクトル ΔR/R は、スタンダード・クリティカル・ポイント モデルを使用して、フィッティング解析を行 った。得られたフィットの結果を図 7(b)の実 線にて示す。計算結果は、実験結果とよく一 致している。また、この解析の結果得られた 臨界点エネルギーの値を図中の破線 E₀~E₅ に て示す。これらのエネルギー値は、計算にて

求めた反射率スペクトル R (図 7(a))の臨界 点構造とほぼ一致している。



図 7.(a)計算より求めた反射率スペクトル (b)温度変調反射スペクトル

(6) 第一原理バンド計算による Cu₂ZnSnS₄ のエネルギーバンドの計算結果を図8に示 す。計算結果は、価電子帯の最上部(最もエ ネルギーが高い点)と伝導帯の最下部(最も エネルギーの低い点)が、同じブリルアンゾ ーンの Γ 点にあることを示している。したが って、Cu₂ZnSnS₄は直接遷移型半導体である ことがわかる。これは、光吸収測定にて求め た結果と一致している(図5参照)。また、 価電子帯の頂上は、結晶場分裂エネルギーに よりバンドの縮退が解けている。スピン軌道 相互作用によるエネルギー分裂はわずかで あるが、これは硫黄(S)のスピン軌道相互作用 エネルギーが小さいことに起因している。価 電子帯の-2 eV 付近には、比較的分散の小さ いバンドが存在しているが、これは Cu の 3d 電子に起因したバンドである。さらに、図 7 にて求めた臨界点エネルギーが、ブリルアン ゾーンのどこの臨界点における光学遷移過 程であるかを示したのが、図8の矢印である。 $E_0 \sim E_s$ の臨界点は、主にブリルアンゾーンの Γ . N,L,T 点における光学遷移であることがわ かった。



図 8. Cu₂ZnSnS₄のエネルギーバンド構造

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計 4件)

<u>S. Ozaki</u> and T. Ogura: Photomodulated transmittance spectroscopy of vacuum-evaporated AgGaTe₂ films, Jpn. J. Appl. Phys. **53**, pp.05FW02-1-4 (2014). 查請有

DOI: 10.7567/JJAP.53.05FW02

<u>S. Ozaki</u> and Y. Horikoshi: Positive temperature variation of the bandgap energy in the single-crystalline chalcopyrite semiconductor AgInS₂, J. Appl. Phys. **115**, pp.053526-1-6 (2014). 查読有 DOI: 10.1063/1.4864423

T. Hori and <u>S. Ozaki</u>: Optical absorption and photoreflectance spectroscopy of the single-crystalline chalcopyrite semiconductor AgGaSe₂, J. Appl. Phys. **113**, pp.173516-1-7 (2013). 査読有 DOI: 10.1063/1.4803892

<u>S. Ozaki</u> and T. Namba: Optical properties and electronic band structure of Cu₂ZnSnSe₄ kesterite semiconductor, Physica status solidi (c) **9**, pp.2403-2406 (2012). 查読有 DOI: 10.1002/pssc.201200203

[学会発表](計 14件)

<u>尾崎 俊二</u>, 堀越 義道: AgInS₂ 半導体 バンドギャップエネルギーの正の温度変 化, 第 61 回応用物理学会春季学術講演会, 2014 年 3 月 18 日, 神奈川.

<u>S. Ozaki</u> and Y. Horikoshi: Positive Temperature Variation of the Bandgap Energy in AgInS₂ Chalcopyrite Semiconductor, 5h International Conference on Advanced Micro-Device Engineering, December 19, 2013, Kiryu, Japan.

K. Hoshina and <u>S. Ozaki</u>: Crystal Growth and Optical Properties of Cu_2ZnSnS_4 , 5h International Conference on Advanced Micro-Device Engineering, December 19, 2013, Kiryu, Japan.

T. Sekiya and <u>S. Ozaki</u>: Crystal growth and optical properties of Cu_2SnSe_4 semiconductor, 5h International Conference on Advanced Micro-Device Engineering, December 19, 2013, Kiryu, Japan.

T. Onodera and <u>S. Ozaki</u>: Crystal Growth and Optical Properties of Chalcopyrite Semiconductor $AgGaS_2$, 5h International Conference on Advanced Micro-Device Engineering, December 19, 2013, Kiryu, Japan.

<u>S. Ozaki</u> and T. Ogura: Optical Properties of Vacuum Evaporated AgGaTe₂ Thin Films, 2013 JSAP-MRS Joint Symposia, September 18, 2013, Kyoto, Japan. 保科 慧治, <u>尾崎 俊二</u>: Cu₂ZnSnS₄半導 体結晶の育成と光学特性及びバンド構造 評価, 第 60 回応用物理学会春季学術講演 会, 2013 年 3 月 29 日, 神奈川.

小野寺 翼, <u>尾崎 俊二</u>: AgGaS₂ 半導体 のバンドギャップエネルギーの特異な温 度依存性,第 60 回応用物理学会春季学術 講演会, 2013 年 3 月 27 日, 神奈川.

<u>S. Ozaki</u> and T. Ogura: Optical Properties of AgGaTe₂ Films, 4th International Conference on Advanced Micro-Device Engineering, December 7, 2012, Kiryu, Japan.

Y. Horikoshi and <u>S. Ozaki</u>: Optical properties of chalcopyrite semiconductor $AgInS_2$, 4th International Conference on Advanced Micro-Device Engineering, December 7, 2012, Kiryu, Japan.

堀越 義道, <u>尾崎 俊二</u>: AgInS₂ 半導体 結晶の育成と光学特性, 第 73 回応用物理 学会学術講演会, 2012 年 9 月 12 日, 愛媛. <u>S. Ozaki</u> and T. Namba: Optical Properties and Electronic Band Structure of Cu₂ZnSnSe₄ Kesterite Semiconductor, International Conference on Optical and Optoelectronic Properties of Materials and Applications, Jun 3, 2012, Nara, Japan.

Y. Horikoshi and <u>S. Ozaki</u>: Crystal Growth and Optical Properties of Chalcopyrite Semiconductor AgInS₂, 3rd International Conference on Advanced Micro-Device Engineering, December 8, 2011, Kiryu, Japan.

<u>S. Ozaki</u> and T. Namba: Optical Properties and Electronic Band Structure of Cu₂ZnSnSe₄, 3rd International Conference on Advanced Micro-Device Engineering, December 8, 2011, Kiryu, Japan.

6 . 研究組織

(1)研究代表者
 尾崎 俊二(OZAKI SHUNJI)
 群馬大学・理工学研究院・准教授
 研究者番号: 80302454